

Kielce, dnia 12.11.2020r.

Politechnika Świętokrzyska
25 – 314 Kielce
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

ATZ – 381/85-5/20

Zmiana SIWZ

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **dostawę aparatury naukowo badawczej: Układ do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest; Wiertnica do pobierania próbek z nawierzchni z osprzętem (wiertnica elektryczna, stół umożliwiający odwierty w laboratorium, zestaw koronek, szypce do wyciągania próbek, narzędzia niezbędne w procesie wiercenia); Aparat do pomiaru odbłaskowości nawierzchni drogowych dla Laboratorium Energooszczędnych Technologii Materiałów i Inżynierii Materiałowej Politechniki Świętokrzyskiej**

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo-Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) dokonuje zmiany treści pkt XV ust. 3 SIWZ w zakresie opisu sposobu liczenia punktów w części trzeciej.

Punkt XV ust. 3 SIWZ w zakresie części III w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie:
„część III

a) Cena (C) 40%

Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej w ofercie ceny brutto wg następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{Najniższa cena w przetargu}}{\text{Cena badanej oferty}} \times 100 \times \text{Waga}$$

gdzie: C – wartość punktowa za kryterium cena

b) Dodatkowa funkcjonalność 60%

Ocenie Zamawiającego podlega dodatkowa funkcjonalność urządzenia dokonana na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w ofercie, w następujący sposób:



- Jeżeli urządzenie będzie posiadało wbudowany moduł GPS – oferta otrzyma 20pkt,
- Jeżeli urządzenie będzie posiadało zintegrowany aparat fotograficzny – oferta otrzyma 10pkt,
- Jeżeli urządzenie będzie posiadało wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk w terenie – oferta otrzyma 20 pkt,
- Jeżeli urządzenie będzie posiadało kółka transportowe umożliwiające przemieszczanie się po nawierzchni – oferta otrzyma 10 pkt

Jeżeli oferent nie złoży oświadczenia w tym zakresie oferta otrzyma 0 pkt”

W związku ze zmianą pkt XV ust. 3 SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Zmianie ulega ust. 1 w pkt XII **Miejsce i termin składania ofert** oraz ust. 1 w pkt XIII SIWZ **Miejsce i termin otwarcia ofert**, które w miejsce dotychczasowych otrzymują brzmienie:

„XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie **do 14.12.2020 r. do godz.12⁰⁰**”

„XIII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.12.2020 r. o godz.13⁰⁰** za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie przez Zamawiającego. Otwarcie ofert jest jawne.
Otwarcie ofert nastąpi w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7 (Budynek „B”), pokój nr 2.33”

REKTOR



prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba